

[8] М а т в е е в А.Н. – Вестник МГУ, физ-астрон., 1951, № 10,  
с. 33–40.

Московский энергетический  
институт

Поступило в Редакцию  
12 сентября 1987 г.  
В окончательной редакции  
16 декабря 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 9

12 мая 1988 г.

КОРОТКОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА  
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИШЕНЬЮ

А.Н. Диценко, В.С. Пак,  
Г.Е. Ремнев, С.С. Сулашкин,  
С.А. Чистяков

Как известно из экспериментов по взаимодействию лазерного излучения с различными мишенями, образующаяся на поверхности плазма является источником интенсивного ультрафиолетового, вакуумно-ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучений [1–3]. Спектральная плотность излучения в этом случае на несколько порядков выше, чем, например, при синхротронном излучении, что делает такие источники весьма перспективными для различных применений (литографирование, рентгеноскопия и др.).

Однако лазер не является единственным источником, позволяющим создавать плотную неравновесную плазму на поверхности мишени. Успехи в развитии физики и техники мощных электронных и ионных пучков [4] позволяют в настоящее время получать пучки с плотностью мощности  $10^7$ – $10^{14}$  Вт/см<sup>2</sup>. По-видимому, наиболее перспективными являются мощные ионные пучки, поскольку малые пробеги ионов в веществе делают возможным даже при сравнительно небольших значениях плотности мощности ( $10^7$ – $10^8$  Вт/см<sup>2</sup>) создание значительных концентраций энергии ( $10^4$ – $10^5$  Дж/г), зарядом превышающих необходимые для создания плазмы. Имеющиеся теоретические оценки [5, 6] позволяют предположить высокий КПД преобразования энергии МИП в энергию коротковолнового излучения.

В настоящей работе приводятся первые результаты экспериментов по созданию плазмы на поверхности металлической мишени под действием МИП с плотностью мощности  $\sim 10^8$  Вт/см<sup>2</sup> и измерений интегральных характеристик ее излучения в коротковолновой части спектра.

Эксперименты проводились на ускорителе „Тонус”, работавшем в двухимпульсном режиме [7]. Источником ионов служил магнитоизолированный диод с баллистической фокусировкой (схема эксперимен-

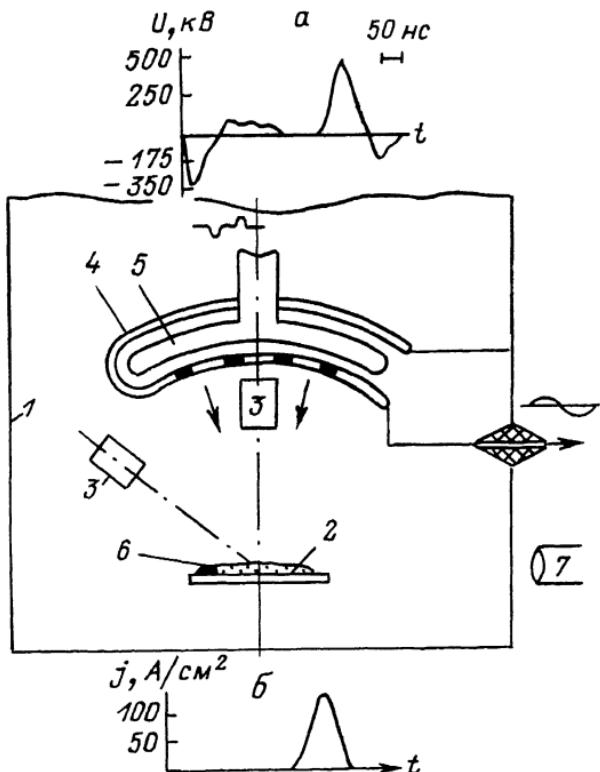


Рис. 1. Схема эксперимента: 1 - экспериментальная вакуумная камера; 2 - мишень; 3 - контейнер с датчиком (пленка, ТЛД или калориметр); 4 - "земляной" электрод диода; 5 - потенциальный электрод диода; 6 - плазма, образовавшаяся на поверхности мишени; 7 - камера "Агат-СФ". Вверху рисунка - осциллограмма импульса напряжения, подаваемого на потенциальный электрод, внизу - осциллограмма импульса тока МИП, падающего на мишень.

та приведена на рис. 1). Параметры пучка: плотность тока в фокальном пятне  $j_f \approx 250 \text{ A/cm}^2$ , энергия ионов  $T_i \approx 500 \text{ кэВ}$ , длительность импульса  $\tau_i \approx 10^{-7} \text{ с}$ , площадь фокального пятна  $S = 6 \text{ см}^2$ . Состав пучка:  $\sim 70\%$  протонов ( $H^+$ ) и  $\sim 30\%$   $^{12}\text{C}^+$ . Мишениями служили пластинки из  $Al$  и  $Pb$  толщиной 1 мм.

Для оценки параметров плазмы, образующейся на поверхности мишени при воздействии на нее МИП, производилось фотографирование профиля мишени фотохронографом "Агат-СФ". Типичная фотохронограмма приведена на рис. 2. Денситометрирование и сравнение с эталонным источником света дают для светящейся границы плазмы величину температуры  $\sim 10-10^2 \text{ эВ}$  при плотности  $\sim 10^{18}-10^{19} \text{ см}^{-3}$ , что хорошо согласуется с оценкой скорости движения границы на уровне  $10^7 \text{ см/с}$ . Плотность оценивалась также из измерений количества вещества, испаренного за один импульс (взвешиванием мишени до и после воздействия МИП).

Для измерения дозовых характеристик использовались термolumинесцентные дозиметры (ТЛД) на основе  $LiF$ , рентгеновская

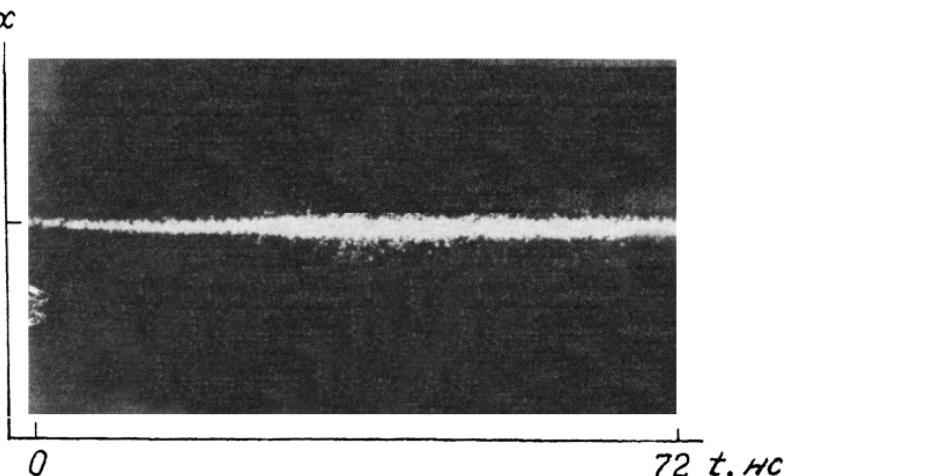


Рис. 2. Фотохронограмма разлета плазмы с поверхности мишени (материал мишени -  $Al$  ).

пленка типа РТ-4М и специально сконструированный калориметр. Все перечисленные средства размещались внутри свинцовых контейнеров с коллиматорами, которые закрывались фольгами из  $Al$ ,  $Cu$ ,  $Pb$  и  $Ti$  различной толщины.

Измерения показали, что максимальное значение экспозиционной дозы на расстоянии  $\sim 5$  см от центра мишени под углом  $\sim 30^\circ$  к ее плоскости составляет  $\sim 10^4$  Р за импульс, что соответствует значению дозы, при которой происходит необратимое изменение параметров кристалла  $LiF$ . Из-за отсутствия надежных сенситометрических данных для пленок типа РТ-4М в диапазоне мягкого рентгеновского излучения (MRI) полученные с их помощью результаты носят сравнительно-качественный характер и служили для оперативного контроля параметров MRI при изменении условий эксперимента. Оценка верхнего порога энергии MRI производилась по показаниям ТЛД, установленных за поглотителями различной толщины. С помощью известного выражения

$$\mu(E_p) = \frac{\ln D(d_1) - \ln D(d_2)}{d_2 - d_1}, \quad (1)$$

где  $D(d_n)$  – величина дозы, находилось значение линейного коэффициента ослабления излучения  $\mu(E_p)$ , которое сопоставлялось с известными табличными данными  $\mu_m(E_p)$  для материала фильтра [8]. Результаты оценки показывают, что максимум интенсивности излучения для использованных материалов мишеней лежит в интервале 25–30 кэВ. Однако потемнение пленок даже за фильтрами максимальной толщины свидетельствует о наличии излучения и более высоких энергий, вплоть до  $\sim 100$  кэВ.

Для проведения калориметрических измерений был сконструирован калориметр, в котором чувствительным элементом являлся

диод типа КД102А, находящийся в тепловом контакте с коллектором-поглотителем, в качестве которого была выбрана пластинка из  $\rho$  толщиной 0.180 мм. Измеренное максимальное значение лу-чистой экспозиции МРИ на расстоянии 5 см от центра мишени со-ставило величину  $200 \pm 50 \text{ Дж/м}^2$ , что хорошо согласуется с из-меренной экспозиционной дозой с учетом „хода с жесткостью“ ТЛД на основе  $LiF$  [9].

Приведенные результаты позволяют оценить КПД генерации МРИ относительно полной энергии МИП приблизительно на уровне 5–10%.

Совокупность изложенного приводит к выводу, что в результате взаимодействия МИП с плотностью мощности  $\sim 10^8 \text{ Вт/см}^2$  с металлической мишенью на ее поверхности образуется плотная плазма, являющаяся интенсивным источником коротковолнового излуче-ния. Относительно высокий КПД высыпчивания делает необходимым проведение дальнейших тщательных исследований характеристик излу-чения и их зависимости от параметров пучка. Особый интерес получены результаты представляют, если рассматривать образующуюся плазму в качестве активной среды коротковолновых лазеров.

В заключение авторы выражают глубокую благодарность В.М. Го-ловкову, В.В. Мамееву за консультации, С.А. Печенкину и О.И. Хо-менко за практическую помощь на отдельных этапах работы.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Виноградов А.В., Шлянцев В.Н. – Квантовая электроника, 1987, т. 14, № 1, с. 5–27.
- [2] Robinson A.L. – Scince, 1979, v. 205, N 21, p. 1239–1242.
- [3] Кеу М.Н.– Nature, 1985, v. 316, p. 314–317.
- [4] Быстрицкий В.М., Диденко А.Н. Мощные ионные пучки, М.: Энергоатомиздат, 1984. 214 с.
- [5] Держиев В.И., Жидков А.Г., Яковленко С.И. Излучение ионов в неравновесной плотной плазме, М.: Энергоатомиздат, 1986. 160 с.
- [6] Добкин А.А., Малаявина Т.Б., Немчи-нов И.В. – ДАН, 1981, т. 261, № 6, с. 1337–1339.
- [7] Логачев Е.И., Ремнев Г.Е., Усов Ю.П. – ПТЭ, 1983, № 1, с. 21–23.
- [8] Немец О.Ф., Гофман Ю.В. Справочник по ядерной физике. Киев: Наук. думка, 1975. 415 с.
- [9] Егер Р. Дозиметрия и защита от излучений, М.: Госатомиздат, 1961. 211 с.

Научно-исследовательский институт  
ядерной физики при Томском  
политехническом институте  
им. С.М. Кирова

Поступило в Редакцию  
16 сентября 1987 г.